特 集

パルスパワー(その制御と関連現象)

由電子レー 白 ザ

Free Electron Laser

# 山田家和勝\* Kawakatsu Yamada

1. はじめに

レーザーは通常,各種の個体,液体,気体内の原子 ・分子を媒質とし,そのエネルギー準位間の遷移を利 用して光を放出させる.このため,利用した物質に固 有の狭い波長範囲の光しか発生することができない. これに対して自由電子レーザー(FEL)は,原子・ 分子の束縛を受けない自由な電子を直接光の放出・増 幅に利用するため,本質的に広い波長可変性を有し, マイクロ波から軟X線に至る,広大なスペクトル域を カバーすることができる.また高出力・高効率が期待 できるため,エネルギー,医療,固体物性,光化学, 微細加工,材料創製等幅広い分野での応用が期待され, ここ数年急速に研究開発が進められつつある.

自由電子レーザーには、高エネルギー電子を発生す るための電子加速器が必要であるが、一台の加速器で すべての波長域をカバーできるわけではなく、目指す 波長域に応じて、いろいろなタイプの加速器が用いら れる. 基本的には、低エネルギー加速器は長波長、高 エネルギー加速器は短波長発生に適していることはい うまでもない、最も多用されているのが、比較的高エ ネルギー(数MeV~200MeV)のRFリニアックで、 可視~近紫外域発振を狙う計画もあるが、主に赤外域 における研究に用いられている、遠赤外からマイクロ 波域では、低エネルギー(≦数+MeV) ながら大電 流が得られるインダクション・リニアック、CWに近 い電子ビームが得られる静電加速器、簡易なパルス・ パワー装置等が用いられ、インダクション・リニアッ クではmmの波長域において、GWレベルのパワーが 観測されている<sup>1)</sup>.しかしFELゲインは波長の減少と 共に急激に減少し, 短波長域では極端に小さくなって しまうので、レーザー発振は長波長域に比べ非常に

\* 電子技術総合研究所 量子放射部放射線技術研究室 主任研究官

〒 305 茨城県つくば市梅園1-1-4

難しくなる.現状で可視より短い波長を狙う場合,ビー ムエネルギーが高く(200MeV~数GeV),ビームの 質も良好な蓄積リングが有利である.

蓄積リングを用いて、可視より短い波長域でFEL 発振に成功したのは、フランスLURE (ACO, Super-ACO)<sup>\$1, \$1</sup>, CIS (旧ソ連) 核物理研究所 (VEPP-3)<sup>41</sup> のみであったが、最近日本でも成功し、1991年 に電総研 (TERAS)<sup>51, 61</sup> で、また1992年に入って分 子研 (UVSOR) でも発振が確認されるようになって いる。

本稿ではFELの原理について簡単に述べた後,電 総研の自由電子レーザー装置を例として,蓄積リング を用いた短波長自由電子レーザーの現状と将来につい て概説したい.

### 2. 自由電子レーザーの原理

自由電子レーザーは、原子・分子に束縛されない自 由電子を用いて光を発生・増幅し、コヒーレントなレー ザー光を得るものである.しかし、全く外力を与えな い直進する電子は、電磁波と相互作用することはでき ない.そこで自由電子レーザーでは、周期的なアンジュ レータ等の交番磁場で電子を蛇行させる.これによっ て、電子は自発放出光と呼ばれるスペクトル幅の狭い 準単色光を放出する.更に自発放出光を光共振器内に 閉じこめ、アンジュレータを何度も通過させて、光を 増幅することにより、コヒーレントで強力なレーザー を発生することができる.

2.1 自発放出光

高エネルギーに加速された電子に,その進行方向と 垂直に加速度を与えると,電磁波を放出することはよ く知られている.これはシンクロトロン放射(SR) と呼ばれ,一般には遠赤外からX線にいたる,非常に 広い波長域の光を含む白色光である.今,アンジュレー タの交番磁場を用いて電子を蛇行させると,蛇行の頂 点付近から放出された光は干渉して,特定の波長の光 のみが生き残る.この波長を評価するため,電子とと もに動く座標系で考えよう.この時,電子はウイグラー 軸に垂直な面内で振動するが,これはアンテナに流れ る振動電流と同じように,電子の振動数に対応した振 動数の電磁波を放出する.この電磁波は空間全体に放 出されるが,電子はほぼ光速に近い速度で走っている ため,これを実験室系で観測すると,相対論的ドップ ラー効果によって短波長へシフトするとともに,電子 の進行方向へ鋭い指向性を持つ光となる.これが自発 放出光である.この時放出される光の波長は

 $\lambda_{s} = \lambda_{o}(1 + K^{2}/2 + \gamma^{2}\theta^{2})/(2\gamma^{2})$  (1) と表される. ただしここでは平面アンジュレータを仮 定し,  $\gamma$ は電子の全エネルギーをその静止質量に対応 するエネルギー (m<sub>o</sub>c<sup>2</sup>)の単位で表したもの,  $\theta$ はア ンジュレータの中心軸に対する電磁波の観測角度であ る. Kはアンジュレータの効果を表すパラメータで, アンジュレータ周期長 $\lambda_{o}$ , アンジュレータ磁束密度 のピーク値B<sub>o</sub>, 電気素量を用いて次の様に表される.

 $K = eB_0 \lambda_0 / (2 \pi m_0 c)$  (2)

2.2 光の増幅によるコヒーレント光の発生

このようにして発生した光は単一の電子から放出さ れたものであるから、上述のように準単色ではあるが、 多数の電子から、ばらばらに放出された光の位相はラ ンダムである.従って発生した光の位相を揃える(コ ヒーレントにする)ためには、光の増幅作用が必要で ある.光の増幅は、アンジュレータ磁場と自発放出光 の磁場成分のビートによる、二次の非線形力(ポンデ ラモーティブ力)によって、電子ビーム内にほぼ光の 波長の間隔で、電子の粗密(密度変調)ができること によっておこる.これをミクロ・バンチングと呼ぶ. 図-1に電子の集団(マクロ・バンチ)内のミクロ・ バンチの発生と、電磁波放出の様子を模式的に示す.



図-1 電子バンチ内のミクロ・バンチの発生とコヒ ーレント電磁波の放出

同図(a)はミクロ・バンチングが発生する前の状態で, ランダムな位相の自発放出光が放出されるのに対し, ミクロ・バンチングが発生すると(同図(b)),増幅に よるコヒーレントな電磁波の発生が可能となる.この ように自由電子レーザーにおけるゲインは,電子のミ クロ・バンチングに対応しており,高いゲインを得る には,強いバンチングを起こせば良いことになる.

通常のアンジュレータでは、進行波管と同じように バンチングは徐々にしか起こらないので、高いゲイン を得るためには、非常に長いアンジュレータが必要に なるが、特に蓄積リングを用いるときは、装置の大き さによる制限から、長いアンジュレータを用いるのは 難しい.これを補うために、アンジュレータの中央に 強い磁場を持つ分散部を設けた構造にすることが多い. 分散部では高いエネルギーの電子は低いエネルギーの 電子に比べて磁場での曲がりが少なく、短いパスを通 るため、電子の密度変調(ミクロ・バンチング)が強 調される.このような構造のアンジュレータを、進行 波管と対比させて、光クライストロンと呼んでおり、 ゲインを数倍から十倍程度改善することができる、光



図-2 光クライストロンを用いた自由電子レーザー装置

### Vol. 13 No. 4 (1992)

クライストロンを用いたFEL装置の模式図を図-2に 示す.光クライストロンから発生した自発放出光は, 光共振器内を往復しながら増幅され,一部が出力ミラー からレーザー光として取り出される.

# 3. 電総研における自由電子レーザー研究

電総研では1981年より稼働している電子蓄積リング TERASを用いて、可視域自由電子レーザー発振の研 究を行っている.ここでは蓄積リングTERAS、交番 磁場を発生させる光クライストロン、そしてレーザー 発振のために非常に重要な光共振器について説明し、 最後にレーザー発振実験結果について述べる.

# 3.1 電子蓄積リングTERAS

図-3にTERASの平面図を示す.TERASは周長 31.45m,最大エネルギー800MeVの中型リングであ る.リングへの電子入射は通常300MeV程度のエネル ギーで行うが,自由電子レーザー実験ではこれを~ 230MeVまで下げて可視域発振を狙う.光クライスト ロンは1.8mの直線部に挿入され,その両側に長さ 5.238mの光共振器が設置されている.リングの平均 蓄積電流は150mA程度であるが,通常運転の場合, リング内に18個の電子バンチ(マクロ・バンチ)が回っ ており,ピーク電流は比較的低い.

光共振器長を考慮すると,18個のバンチのうち共振 器内を往復する同一の光パルスと相互作用できるのは 3バンチのみで,残りの15バンチはピーク・ゲインに 寄与しないばかりでなく,紫外の自発放出光を放出し てミラー損失を増加させる.このためFEL実験では 2段階RF-KO法<sup>7)</sup>を用いて,バンチ数を18から3に おとしている.



図-3 蓄積リングTERAS平面図



図-4 Landau加速空洞によるビーム・エネルギー 広がりの抑制

レーザーゲインに影響を与える大きな要因は, 電子 ビームの質,特にエネルギー広がりである.エネルギー 広がりが大きくなると、同一のビーム電流でも得られ るレーザーゲインは極端に小さくなってしまう、エネ ルギー広がりは、バンチ間結合不安定性により起こる コヒーレントなシンクロトロン振動によって大きくな るため、これを抑制する必要がある、このためTERAS では図-3に示すように主加速空洞に加え、2倍高調波 のLandau加速空洞®を追加して、シンクロトロン振 動の減衰を速め、エネルギー広がりを抑えている、図-4は、相対的ビームエネルギー広がりのビーム電流依 存性を、Landau加速空洞を動作させない場合(●)、 **及び動作させた場合(○)について測定したものであ** る.図より明らかにLandau加速空洞を動作させると、 エネルギー広がりがファクター3程度改善されること がわかる.これはレーザーゲイン1桁以上の改善に相 当する。

3.2 光クライストロン

前述の様に光クライストロン (Optical Klystron; OK)は、電子ビーム内に発生したミクロ・バンチン グを強調するため、通常のアンジュレータの中央に強 磁場の分散部を設けたものである.TERAS用OKの 構造を図-5に示す.磁石ブロックには、従来多用され たSmCosより強い磁束密度が得られ、また機械的に も強度が強いNd-B-Fe系のNEOMAX-35を用いてい る.アンジュレータ部の周期長 $\lambda_0$ は76mm、周期数N は片側8、光軸上の磁束密度Boは0.31T程度で、OK の全長は1.47mである.OKにより得られる1パス当 たりのピーク・ゲインGは次式で表される<sup>90</sup>.

 $G = 1.12 \times 10^{-13} \times \lambda_0^2 (N + N_d) N^2 \gamma^{-3} K^2$ 

-53-

 $[JJ]^2 \rho_{o} fF$  (3)



図-5 TERAS用光クライストロンの模式図

ここにNdは分散部内で電子を追い越す光の周期数,  $\rho_0$ は電子密度、[JJ]=J<sub>1</sub>(ξ)-J<sub>0</sub>(ξ); (J<sub>1</sub>, J<sub>0</sub>: 1次, 0次のベッセル関数,  $\xi = K^2/(4 + 2K^2))$ , f ~exp[-8  $\pi^2$ (N+N<sub>d</sub>)<sup>2</sup>( $\sigma_{\tau}/\gamma$ )<sup>2</sup>]; ( $\sigma_{\tau}/\sigma$ :電子 ビームの相対的なエネルギー広がり), Fは電子ビー ムと光ビームの重なりの程度を表すフィリング・ファ クターである。(3)式にTERASにおける典型的な値を 代入すると、ゲインは、バンチ当たり1mAのビーム 電流に対して、2.2×10<sup>-4</sup>×fFとなる.実際のゲイン 測定では、バンチ当たり1.6mAのビーム電流の時、1 ×10<sup>-4</sup>が得られており、fFによるゲイン劣化を考慮す ると計算値とよく一致する.(3)式によると、ビーム電 流を増せば、電子密度の増加に伴い、ゲインをある程 度改善することができるが、いずれにしてもこの程度 のゲイン・レベルでレーザー発振を実現するには、極 めて損失の小さい光共振器が必要であることがわかる.

#### 3.3 光共振器

TERASの場合,得られるレーザー・ゲインは上記 のように通常のレーザーに比べて極めて小さい.従っ てレーザー発振を得るためには,光共振器の損失をこ れより小さく抑える必要がある.FELでは光共振器 は超高真空内に置かれており,共振器損失は殆ど共振 器ミラー自身の散乱,吸収,透過による損失に一致す る.現在入手できる最も低損失の誘電体多層膜ミラー を用いた場合,共振器損失は0.8×10<sup>-4</sup>程度に抑える ことができ,原理的には上記のゲイン・レベルでもレー ザー発振が可能である.しかし,誘電体多層膜ミラー は,光クライストロンからの自発放出光の高調波成分 の照射により短時間で劣化し,損失が増加してしま う<sup>9)</sup> このため実際には,レーザー・ゲインをさらに 増加させることが重要である.

また, FELでは通常のレーザーとは異なり, 光の増 幅は、ほぼ光速で走る電子バンチ内で起こるから、共 振器内を走る光が、十分長い時間電子と相互作用し続 けるためには、共振器長がバンチ列間隔の1/2に正確 に一致している必要がある.例えば共振器長が最適位 置から2 µmずれたとすると、共振器内を一往復する 度に光は4μmずつ電子バンチとずれていく、われわ れの装置ではゲインが小さいので、レーザー発振に至 るためには10<sup>5</sup>回程度の共振器内の往復が必要で、こ の間に光とバンチのずれは0.4mにもなってしまう. 今、電子バンチ長は1ns(0.3m)程度であるから、こ の程度のずれでもレーザー発振は難しくなってしまう のである.これに加えて共振器長が5m以上と長いた め、共振器ミラーの角度調整にも高い精度が要求され る. このためステップモーターとピエゾ素子を有する, 高精度超高真空ミラー・マニピュレータを開発し、共 振器調整0.2µm, ミラー角度調整4µradの精度で共 振器調整を行っている。

#### 3.4 レーザー発振

ビーム特性の最適化を行った後,光共振器の微調 (特に共振器長調整)を行うと,レーザー発振が起こ り始める.図-6にレーザー発振前(a),発振閾値状態 (b),発振中(c)の出力光スペクトルを示す.(a)は共振 器ミラーの透過率曲線に従って歪んでいるものの,ほ ぼ自発放出光スペクトルに一致する.(b)では光の増 幅に伴い中央のピークのみが立ち上がると同時に,ピー ク位置が,ゲインの高い長波長側へシフトしていく様 子がわかる.(c)では減衰フィルターを測定器前に置 いて光強度を弱め,発振ピークのみが観測できるよう



図-6 レーザー発振にともなうスペクトル変化;(a)発振前,(b)発振域値状態,(c)発振中

にしている.この場合,発振波長は598nm,発振線幅 は0.26nmと観測される.減衰フィルターの減衰率よ り、レーザー発振時のスペクトル輝度は,自発放出光 に対して10<sup>4</sup>倍程度増加している.また、レーザー光 のピーク・パワーは、バンチ当たりのビーム電流4m Aの時,10mWであった.

図-7にレーザー光の時間波形を示す. 蓄積リングF ELでは、マクロな電子バンチで決まる構造(35ns間 隔のパルス列)を無視すると、理想的にはCW発振が 期待されるが、実際には同図(a)のようにパルス幅2 ~5ms程度のランダム・パルス発振となることが多 い.これに対して、リングの加速空洞に供給するRF 信号の周波数を周期的に変調することにより、レーザー のQスイッチング動作が可能である. 図-7(b)は2.2Hz でQスイッチ動作させた場合で、レーザーは変調周波 数に応じた規則的発振になると同時に、ピークパワー



図-7 レーザー光の時間波形;(a)通常発振,(b)Qス イッチ発振

も5倍程度増加していることがわかる.この時最大ピー クパワーは70mWと評価される.

# 4. 短波長化への展望

電総研では、TERASを用いて可視域でのFEL発振 実験を行っているが、TERASは直線部が短いため高 いゲインは期待できず、高出力発振や紫外域への短波 長化は困難である.われわれはさらに、可視〜紫外域 における、安定で高出力な発振を目指して、7.2mの 長直線部を有するFEL実験専用の蓄積リングを、㈱ 川崎重工と協力して既に完成しており、このリングに 最終的には全長6.3mの光クライストロンを設置し、6 30~200nmでのレーザー発振を目指す予定である.こ のシステムでは10<sup>-3</sup>~10<sup>-2</sup>オーダーのレーザー・ゲイ ンが期待でき、共振器ミラーとしては既存の誘電体多 層膜技術を高度化することによって対応できると思わ れる.

しかし波長200nm以下のVUV領域では、ゲインの 低下に加えて、低損失ミラー材料の選択が難しくなる ため、共振器を用いたレーザー発振は急激に難しくな る. 100nm以下のXUV領域になると、多層膜に使用 できる誘電体材料が無くなるため,SiCミラー<sup>10)</sup>やMo-Si等<sup>11)</sup>の金属や半導体の多層膜ミラー,斜入射光学系 によるリング共振器等を用いる必要が出てくる.さら に10nm以下の軟X線領域では,共振器を用いない1 パスでの発振(SASE:Self-Amplified Spontaneous Emission)を用いることになるだろう.この領 域では周期数1000~1500,全長数十メートルの,長い アンジュレータが必要となる.このような短波長域は まだ検討段階であるが,少なくとも数10nm領域での 発振は,既存の技術を高度化することによって実現可 能と考えられており,世界的には既に装置開発が始ま りつつある<sup>12,13)</sup>.

5. おわりに

短波長自由電子レーザー開発は、現状では主に可視 から紫外域において行われているが、VUV~XUV 領域は射程内に入りつつあり、軟X線領域も不可能で はないと考えられている.このような短波長域では、 上述のような短波長光学素子技術の開発とともに、電 子ビーム質の一層の向上と、高精度な長アンジュレー タの開発が非常に重要なものとなる.これらの研究開 発が総合的且つ着実に進めば、X線に至る自由電子レー ザーの短波長化も、より現実的なものとなる.このよ うな短波長自由電子レーザーが実現すれば、既にかな り実用的になりつつある,マイクロ波〜赤外域の長波 長FELと併せて,まさに理想的なコヒーレント光源 となるであろう.

### 参考文献

- T. J. Orzechowski et al.; Phys. Rev. Lett., 57 (1986) 2172.
- 2) M. Billardon et al.; Phys. Rev. Lett., 51 (1983) 1652.
- M. E. Couprie et al.; Nucl. Instr. and Meth., A296 (1989) 13.
- 4) G. N. Kulipanov et al.; Nucl. Instr. and Meth., A296 (1989) 1.
- 5) T. Yamazaki et al.; Nucl. Instr. and Meth., A309 (1991)343.
- K. Yamada et al.; in Technical Digest, 13th Intern. FEL Conf., Santa Fe 1991, paper MO1-03.
- S. Sugiyama et al.; "TELL-TERAS Activity Report 1987~1990", 1991, p.71.
- Y. Miyahara et al.; Nucl. Instr. and Meth., A260 (1987) 518.
- M. Billardon et al.; IEEE J. Quantum Electron., QE-21 (1985) 805.
- V. Rehn et al.; Nucl. Instr. and Meth., 177 (1980) 173.
- 11) T. W. Barbee, Jr. et al.; Appl. Opt., 24 (1985) 883.
- D. Nölle; in Technical Digest, 13th Intern. FEL Conf., Santa Fe 1991, paper TU 1-02.
- V. Litvinenko et al.; in Technical Digest, 13th Intern. FEL Conf., Santa Fe 1991, paper TU 1 -03.

